

### Schwerpunkt: Temperaturmessung im Vakuum

- 09:00 Uhr**    **Begrüßung durch die AG-Leitung**  
Dr. Anke Hellmich, Applied Materials GmbH & Co. KG | Matthias Nestler, scia Systems GmbH | Dr. Ulf Seyfert, VON ARDENNE GmbH
- 09:10 Uhr**    **Temperatur-Messung im Vakuum/bei Plasmaprozessen**  
Dr. Hans-Peter Vietze | HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH
- 10:00 Uhr**    **Temperatur-Messung im Vakuum/bei Plasmaprozessen - Praxisbeitrag**  
Dr. Thomas Meyer | VON ARDENNE GmbH
- 10:30 Uhr**    **Aktuelles von INPLAS**
- 10:40 Uhr**    **Kaffeepause**
- 10:50 Uhr**    **Vorstellung PhotonHub Europe**  
Dr. Christian May | Fraunhofer FEP
- 11:10 Uhr**    **Reaktiv gesputtertes Indium-Zink-Oxid durch serielles Co-Sputtern**  
Stefan Körner | TU Berlin
- 11:40 Uhr**    **Energie und Ressourcenbilanz von Beschichtungsprozessen in ausgewählten Beispielen**  
Prof. Dr. Günter Bräuer | Fraunhofer IST
- 12:10 Uhr**    **Diskussion zu Projektideen | INPLAS-Verbundprojekte | Themen des nächsten AG-Treffens**  
Alle Teilnehmer
- 12:45 Uhr**    **Ende des Treffens**



## Anmeldung und Organisation

### Anmeldungen bitte

per Email mit dem Betreff »AG NPP 26«  
an [events@inplas.de](mailto:events@inplas.de)

### Organisation – Kontakt

**Dr. Jochen Borris**

Kompetenznetz INPLAS e. V.

Email: [jochen.borris@inplas.de](mailto:jochen.borris@inplas.de)

Tel.: +49 531 21 55 666